### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2002184789 A

(43) Date of publication of application: 28.06.02

(51) Int. CI

H01L 21/50 B25J 9/10 B25J 15/08

(21) Application number: 2000379000

(71) Applicant:

**SHIBAURA MECHATRONICS** 

CORP

(22) Date of filing: 13.12.00

(72) Inventor:

8AWADA HIROYUKI SATO HIROSHI

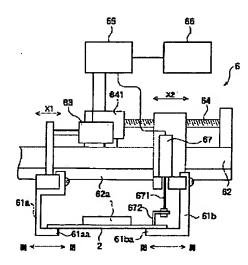
### (54) LEAD FRAME TRANSFER APPARATUS

### (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To perform positional correction between a pair of lead frames for transfer.

SOLUTION: A pair of lead frames 2 are supported as bridged between a pair of locking pawls 61a and 61b so that one edges of the supported lead frames 2 is held by the locking outer pawl 61b. A control computer calculates a difference E (= LkTk to LKTK) between a space Lp of initial stage and a space Lk of transport stage, that is, when a preset state (Lp=Lk) is changed; controllably drives a servo motor 641 in such a direction that the difference E becomes zero, and corrects the position of the pawl 61b having the frames 2 held thereon. Accordingly, a positional deviation between the pair of frames 2 and 2 before and after the transfer can be easily corrected and the frames can be transferred smoothly and suitably.

COPYRIGHT: (C)2002,JPO



### (19)日本国特許庁 (JP)

### (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-184789 (P2002-184789A)

(43)公開日 平成14年6月28日(2002.6.28)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		識別記号	FΙ		วั	-73-1*(参考)
H01L	21/50		H01L	21/50	D	3 C O O 7
B 2 5 J	9/10		B 2 5 J	9/10	Α	3F059
	15/08			15/08	С	3F061

### 審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 9 頁)

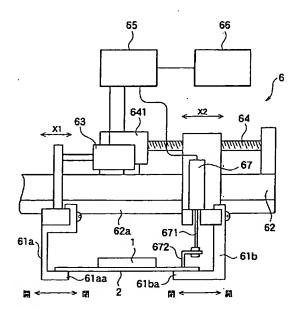
(21)出願番号	特願2000-379000(P2000-379000)	(71)出願人	000002428 芝浦メカトロニクス株式会社
(22)出顧日	平成12年12月13日(2000.12.13)		神奈川県横浜市栄区笠間2丁目5番1号
		(72)発明者	澤田 博行
			東京都府中市晴見町2丁目24番地の1 東
		1	芝アイティー・コントロールシステム株式
			会社内
		(72)発明者	佐藤浩
			東京都府中市晴見町2丁目24番地の1 東
			芝アイティー・コントロールシステム株式
			会社内
		(74)代理人	100083806
			弁理士 三好 秀和 (外7名)
			最終頁に続く
		Ī	

### (54)【発明の名称】 リードフレーム搬送装置

### (57)【要約】

【課題】 受け取り搬送する一対のリードフレーム間の 位置補正を行う。

【解決手段】 一対の係止爪61a, 61b間にリードフレーム2を差し渡して支持し、その差し渡し支持されたリードフレーム2の長手方向の一方の縁部を係止外爪61b側で保持する。制御用コンピュータは、一対のリードフレーム2, 2を受け取った際の間隔Lpと受け渡し先の間隔Lkとの間に、予め設定された状態(Lp=Lk)に変化が生じたときその差E(=LkTk~LKTK)を算出し、その差Eが零となる方向にサーボモータ641を駆動制御し、リードフレーム2を保持した係止外爪61b位置を補正する。従って、搬送ルートを何等変更することなく、一対のリードフレーム2, 2間の搬送移動前後間の位置ずれを容易に補正して、円滑かつ適正に受け渡すことができる。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 リードフレームを一対の係止爪で支持し つつ搬送するリードフレーム搬送装置において、 前記リードフレームを支持した係止爪のいずれか一方

1

で、そのリードフレームの長手方向の縁部を保持する保 持機構と、

この保持機構により前記リードフレームを保持した側の 係止爪を移動させ、前記一対の係止爪間の間隔を補正す る位置補正機構とを具備することを特徴とするリードフ レーム搬送装置。

【請求項2】 前記一対の係止爪は、両者間の間隔が開 閉可能に形成され、閉じた状態で前記リードフレームを 支持するように構成されたことを特徴とする請求項1記 載のリードフレーム搬送装置。

【請求項3】 前記一対の係止爪は、前記リードフレー ムをフレーム整列装置から受け取ってモールド装置に向 け搬送供給するように構成されたことを特徴とする請求 項1または2に記載のリードフレーム搬送装置。

【請求項4】 前記位置補正機構は、前記一対の係止爪 間の間隔を、パイロットホールの位置変化、または前記 20 てて並列に複数個配列され、リードフレーム搬送装置4 モールド装置におけるパイロットピンの位置変化に対応 して補正するように構成されたことを特徴とする請求項 3記載のリードフレーム搬送装置。

【請求項5】 前記位置補正機構による補正は、コンピ ュータ制御により行われるように構成されたことを特徴 とする請求項1から4のうちのいずれか1項に記載のリ ードフレーム搬送装置。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】との発明は、例えばプリヒー 30 ト板上で予熱されたリードフレームを、フレーム整列装 置を介して受け取り搬送し、モールド装置の金型に受け 渡すのに好適なリードフレーム搬送装置に関する。

### [0002]

【従来の技術】一般に、半導体チップ等の電子部品はリ ードフレームに搭載され、モールド用金型により樹脂封 止(モールド)されて製造される。

【0003】図5は、電子部品を搭載したリードフレー ムが、プリヒート板上で予熱され、その予熱されたリー ドフレームをリードフレーム搬送装置が受取り搬送し、 マルチプランジャ型のモールド装置の金型に装着するま での工程を説明するための概略構成図である。

【0004】すなわち、電子部品1を搭載したリードフ レーム2は、不図示のマガジン等からなるリードフレー ム供給部や反転部を経て順次、プリヒート板3上に供給 され、ことで2枚のリードフレーム2が長手方向に互い に対向するように位置決め載置される。位置決めされ載 置された一対のリードフレーム2、2は、不図示のフレ ーム整列装置を介して、ローダあるいはローディングフ れる。

【0005】一対のリードフレーム2、2は、リードフ レーム搬送装置4に支持されつつ、予め設定された搬送 ルートに沿いマルチプランジャ型のモールド装置5へと 搬送され、モールド装置5の可動型である下金型51上 のパイロットピン51a、51aに位置決め装着され

2

【0006】リードフレーム2、2上の各電子部品1 は、モールド装置5の下金型51及び上金型52によっ 10 て形成されたキャビティ内に収納され、中央部のポット に供給された封止樹脂部材の加熱圧入を経てモールド成 形される。

【0007】チップ状の電子部品2が適正にモールド成 形されるためには、下金型51のパイロットピン51 a, 51a位置が高精度に位置決めされていることが必 要である。

【0008】図6(a)は下金型51の平面図で、パイ ロットピン51a、5laは、破線で示した位置にリー ドフレーム2、2を位置決め載置すべく、間隔しkを隔 により予め位置決め搬送されてきた一対のリードフレー ム2, 2を同時に、そのまま受入れ載置するように立設 されている。

【0009】モールド成形時における封止樹脂部材の溶 融加熱温度、すなわち金型温度は、160~250℃の 範囲内に設定されることが多いが、下金型51自体は固 有の線熱膨張係数を有しているので、設定される金型温 度によって立設されたパイロットピン51a,51aの 間隔しkは異なるものとなる。

【0010】そこで、予め位置決め搬送された一対のリ ードフレーム2、2がそのままの位置で同時にモールド 装置5の各パイロットピン51a,51a位置に円滑に 装着されるためには、搬送するリードフレーム2,2間 の間隔を、その金型温度におけるパイロットピン51 a、51aの間隔Lkに、予め一致させる必要がある。 【0011】他方、リードフレーム搬送装置4によって 搬送される一対のリードフレーム2、2自体も、固有の 線熱膨張係数を有しているから、相対位置関係が温度に よって変化する。

【0012】そとで、プリヒート板3は、一対のリード フレーム2,2間の相対位置関係を特定させるために、 特定温度に予熱しつつ、一対のリードフレーム2.2 が、所定の金型温度Tkにおいて間隔Lkに設定された 各パイロットピン5la,5laに対応一致するように 位置決めを行なうものである。

【0013】図6(b)は、一対のリードフレーム2. 2がプリヒート板3上で位置決め載置された状態を示す 平面図で、予め設定された予熱温度Tpのもとで、一対 のリードフレーム2, 2間の間隔、すなわちパイロット レームとも称されるリードフレーム搬送装置4に供給さ 50 ホール2a,2a間の間隔Lpがパイロットピン51

a. 5la間の間隔しkに一致する(Lp=Lk)よう に位置決めされる。

【0014】従って、リードフレーム搬送装置4は、図 5に示したように、2組の開閉自在な係止爪(チャッ ク) 41, 41を有していて、予めプリヒート3上にお いて、Lp=Lkに位置決めされた一対のリードフレー ム2, 2を、フレーム整列装置を介して受け取り、予め 設定された搬送ルートに沿い搬送し、モールド装置5の 金型51上に装着する。

ードフレーム2, 2のパイロットホール2a, 2aが、 パイロットピン51a、51aに適正にかつ円滑に挿入 ・嵌合されるためには、当然ながら、パイロットホール 2a, 2aの口径がパイロットピン5la, 5laの外 径より大で、そとにクリアランス(隙間)が必要である が、そのクリアランスの大きさはモールド成形精度に影 響するので、モールド成形が適正に行われる範囲内に制

#### [0016]

品2のモールド成形では、設定された金型温度Tkによ り、パイロットピン51a,51a間の距離Lkは特定 されるので、ブレヒート板3上では、予め設定された予 熱温度Tpにおいて、一対のリードフレーム2, 2がパ イロットホール2a. 2a間の距離Lpがパイロットピ ン51a,51a間の距離Lkに一致するように予め位 置決めされる。

【0017】従って、フレーム整列装置を介して、一対 のリードフレーム2,2を受け取ったリードフレーム搬 送装置4は、ブリヒート板上で予め位置決めされた状態 30 細な説明は省略する。 をそのまま保持して所定の搬送ルートに沿い単に搬送す るのみで、金型上に適正に装着することができる。

【0018】しかしながら、上述のように、搬送先のパ イロットピン51a,51a間の距離Lkは、金型温度 を変更したり、金型を熱膨張係数の異なる他の材質に変 更することによって変化する。

【0019】特に最近では、用途や機能が異なる電子部 品が多く開発され、それに応じてモールド成形の態様も 変化し、採用される樹脂封止部材の種類や溶融加熱温度 ることが多くなってきた。

【0020】その結果、金型におけるパイロットピン5 1a、51a間の距離しなも変動するので、プレヒート 板3上での位置決め設定は勿論のこと、フレーム整列装 置やリードフレーム搬送装置4における受取り機構の再 設定作業が必要とされた。

【0021】加えて、近年では、電子部品等のより一層 の微細化が進み、位置決めの一層の高精度化が要求され るので、プリヒート板3からリードフレーム搬送装置4 までの各装置等における位置決め設定の変更は容易でな 50 2方向に移動可能に構成されている。

く、何等かの対応改善が要望されていた。

【0022】そこで、本発明は、たとえば金型の材質変 更等に伴う一対のパイロットピン間の距離しkの変化に 対し、その変化分を容易かつ高精度に補正を行い、従来 通りの搬送ルートに沿った搬送で、リードフレームを金 型上の所定位置に適正に装着可能なリードフレーム搬送 装置を提供することを目的とする。

### [0023]

【課題を解決するための手段】本発明は、リードフレー 【0015】なお、下金型51上において、一対の各リ 10 ムを一対の係止爪で支持しつつ搬送するリードフレーム 搬送装置において、前記リードフレームを支持した係止 爪のいずれか一方で、そのリードフレームの長手方向の 縁部を保持する保持機構と、この保持機構により前記り ードフレームを保持した側の係止爪を移動させ、前記一 対の係止爪間の間隔を補正する位置補正機構とを具備す ることを特徴とする。

【0024】とのように、本発明のリードフレーム搬送 装置によれば、位置補正機構を設け、リードフレームを 保持した係止爪を移動可能に構成したので、たとえばモ 【発明が解決しようとする課題】上記のように、電子部 20 ールド金型上におけるパイロットビン位置が、金型材質 の変更、あるいは金型温度の変更等に基づき変化したと しても、位置補正機構がその変化分を補正するので、リ ードフレームをその金型上の所定位置に搬送して円滑か つ適正に位置決め装着することができる。

#### [0025]

【発明の実施の形態】以下、本発明によるリードフレー ム搬送装置の一実施の形態を図1から4を参照して詳細 に説明する。なお、図5及び図6に示した従来のリード フレーム搬送装置と同一構成には同一符号を付して、詳

【0026】すなわち、図1は本発明によるリードフレ ーム搬送装置の一実施の形態を示した斜視図、図2は図 1の要部正面図である。

【0027】リードフレーム搬送装置6は、不図示のフ レーム整列装置から受取った一対のリードフレーム2, 2をマルチプランジャ型のモールド装置5に搬送して装 着するように構成されていて、リードフレーム2,2の 長手方向の両縁部をそれぞれ断面L字状の係止内爪(チ ャック) 61aと係止外爪(チャック)61bの支持部 の変更、あるいは材質の異なる金型の選択採用が行われ 40 61 a a , 61 b a で支持して受け取るように構成され ている。

> 【0028】係止内爪61aは、基台62上に設けられ たシリンダ63に連結され、シリンダ63の作動によっ て、基台62のガイドレール62aに案内されつつ、図 2に示す矢印X1方向に移動可能に構成されている。 【0029】また、係止外爪61bは、同じく基台62 上に設置されたボールねじ64に連結され、そのボール ねじ64を回転駆動するサーボモータ641の作動によ り、同様に、ガイドレール62aに沿い、図2の矢印X

5

【0030】上記シリンダ63及びサーボモータ641 は、いずれも制御用コンピュータ65を介して入力装置 66に接続されているので、一対の係止内爪61aと係 止外爪61 bは、制御用コンピュータ65 に予め内蔵さ れたプロクラムに基づく作動制御を受けて、図2に示す ように、それぞれ互いに反対方向に移動しての開及び閉 操作を行ない、リードフレーム2の受け取り受け渡しを 行うように構成されている。

【0031】また、制御用コンピュータ65の制御を受 けて作動する上下動シリンダ67が、係止外爪61bに 10 リードレーム2,2の位置との関係を考察すると、ま 取り付け固定され、上下動シリンダ67のプランジャ6 71が下降し、下端部に設けられた押さえ部材672 が、係止内外爪61a、61b間に差し渡し支持された リードフレーム2の長手方向の一方の縁部を、係止外爪 61bの支持部61baとの間に押圧して保持可能に構 成されている。

【0032】との実施の形態のリードフレーム搬送装置 6は、従来と同様に、プリヒート板上で予熱されたリー\*

 $LkTk = A20[1 + \alpha k (Tk - 20)]$ 

一方、図3 (b) に示すプリヒータ板3に関し、常温 (20℃) のときのプリヒータ板3において位置決めさ れる一対のリードフレーム2.2の各中心間の距離をB 20、また各リードフレーム2, 2の中心位置とそのバイ ロットホール2 a までの距離をC20、そしてプリヒータ 板3における予熱温度をTp、プリヒータ板3の線熱膨※ \*ドフレーム2、2をフレーム整列装置を介して受取り搬 送を行うものであるが、モールド装置5におけるパイロ ットピン51a位置の変化したとき、その変化分を制御 用コンピュータ65の操作により補正し、従前と同じ搬 送ルートでリードフレーム2、2を搬送して、モールド 装置5に適正に装着する。

【0033】すなわち、図3(a)に示す下金型51に おけるパイロットピン51a, 51aの位置と、図3 (b) に示すプリヒータ板3上に位置決めされる一対の ず、図3(a)に示す下金型51に関し、常温を仮に2 0℃とし、常温(20℃)のときの対向する一対のパイ ロットピン51a, 51a間の距離をA20、金型温度を Τ k、下金型5 1の線熱膨張係数をαk とすると、金型 温度Tkにおける一対のパイロットピン51a,51a 間の間隔(距離) LkTkは、次式(1)で表わされ る。

[0034] (1)

20% 張係数をαp とすると、予熱温度Tpにおいてプリヒー タ板3上において位置決めされた一対のフレームのバイ ロットホール2a、2a間の間隔(距離) LpTpは、 次の式(1)で表わされる。

[0035]

 $LpTp = [B20(1+\alpha p (Tp-20))]$ 

 $+ [2 \times C20 (1 + \alpha p (Tp-20))]$ (2)

従って、上記(1)、(2)式より、プリヒート板3に おいて、予熱温度Tpで間隔LpTpに位置決めされた 一対のリードフレーム2、2が、金型温度Tkで間隔L 30 びLKTKを求めることができる。 kTkのパイロットピン51a、51aに適正に位置決 め挿入されるには、LpTp=LkTkであることが条 件とされる。

【0036】そこで、いまLpTp=LkTkのもと で、下金型51の材質変更により、線熱膨張係数をαk がαΚに変化し、そのときの下金型51におけるパイロ ットピン51a、51a間の距離LKTKすると、その 差E(=LkTk~LKTK)分の、それまでの位置決 め間隔LpTpとの間に位置ずれが生ずる。

【0037】そとで、この実施の形態では、上記差E (=LkTk~LKTK)を上記式(1)によるLkT kの値と、式(1)においてakをaKに代えて算出さ れたLKTKの値とから差Eを求めるように制御用コン ピュータ65が演算し、その差Eに対応した補正制御信 号をサーボモータ641に供給する。

【0038】すなわち、具体的には、下金型51側に関 し、常温 (20°C) におけるパイロットピン51a, 5 1aの間隔Α20、線熱膨張係数ακ、αΚはいずれも既 知の値であるので、同じく設定あいは測定された金型温 度Tk のデータを入力装置66に入力することで、制御 50 金型に変更が行われ、それに基づきパイロットピン51

用コンピュータ65は式(1)に基づく演算により、一 対のパイロットピン51a、51a間の距離LkTk及

【0039】なお一方、プリヒート板3に関し、常温 (20℃) においては、各リードフレーム2, 2の中心 位置と各パイロットホール2aまでの距離С20、及びプ リヒート板3の線熱膨張係数αp 等はいずれも既知の値 であるから、設定ないしは測定された予熱温度Tp にお ける一対のリードフレーム2、2のパイロットホール2 a, 2a間の距離LpTp(すなわちパイロットピン5 1a.51a間の距離LkTk)に対応した一対のリー ドフレーム2, 2の中心間の距離B20を、上記(2)式 40 から求め、予め位置決めする。

【0040】以上説明のように、制御用コンピュータ6 5による演算により、一対のリードフレーム2、2にお ける上記差E (=LkTk~LKTK)の演算による算 出により、各リードフレーム2については、その1/2 (=E/2)だけの位置補正を行うように、サーボモー タ641を駆動することができる。

【0041】とのようにして、一度プリヒート板3上で 一対のリードフレーム2、2を位置決めした後は、たと えモールド装置5側において熱膨張係数の異なる材質の

ピン51a,51a間の間隔との間の差(ずれ)に対応 して、その差が零となる方向に位置補正を行って搬送す るので、従前の搬送ルートを変更することなく、容易か つ適正に一致させることができる。

a, 51a間の間隔Lkが変化しても、制御用コンピュ ータ65は、その変化分に対応した位置ずれ補正量を演 算し、変化分が零となるように、リードフレーム2を保 持した側の係止爪を移動補正するので、リードフレーム 搬送装置6は、一対のリードフレーム2,2を金型上の パイロットピン51a.51aに適正に装着することが できる。

【0047】従って、本発明によれば、下金型51の材 質変更の場合に限らず、金型温度の変更のほか、金型そ のものの交換によるパイロットピン51a位置の変更、 さらにはプレヒート板3に位置決め載置される一対のリ ードフレーム2、2のパイロットホール2a、2a間の 位置変更にも広く対応して適用することができる。

【0042】次に、一対のリードフレーム2、2をフレ ーム整列装置から受け取り支持したリードフレーム搬送 装置6が、制御用コンピュータ65の制御により、一枚 10 のリードフレーム2につき差Eの1/2分だけ補正する 手順を図2及び図4を参照して説明する。なお、以下の 説明では一対のリードフレーム2, 2のうち、一方のリ ードフレーム2 について説明するものであるが、他方に ついても同様である。まず制御コンピュータ65がシリ ンダ63及びサーボモータ641の駆動により、図4 (a) に示すように、係止内外爪61a, 61bが開く とともに、リードフレーム2を位置決め載置したフレー ム整列装置のテーブル7の押し上げ操作により、リード フレーム2は、その開動作した係止内外爪61a,61 20 a側で行うようにしても良いことは勿論である。

【0048】なお、上記実施の形態では、ボールねじ6 4により、押え部材672と係止外爪61bとが一体に 移動することで位置補正機構を構成したが、L字状の係 止外爪61bの支持部61baに別途ピンを立設し、そ のピンにリードフレーム2のパイロットホール2 a を嵌 合させて保持するように構成しても良い。

【0043】次に、制御コンピュータ65によるシリン ダ63及びサーボモータ641の制御により、図4

b間に配置される。

【0049】また、上記構成において、係止外爪61b 側でリードフレーム2を保持し、位置決め補正を行うよ うに構成したが、係止外爪61bに代えて係止内爪61

(b) に示すように、リードフレーム2の長手方向の左 右の各縁部が係止内外爪61a,61bの各支持部61 aa, 61 ba上に位置するように係止内外爪61a, 61bを閉じ、その後図4(c)に示すように、フレー ム整列装置のテーブル7を矢印Y1方向に下降させるの で、リードフレーム2は両縁部で各支持部61aa、6 lbaで支持される。

【0050】いずれにしても、本発明によるリードフレ ーム搬送装置によれば、制御用コンピュータ65におけ る演算により、受取り搬送されるリードフレーム2,2 間の距離を容易かつ高精度に補正できるので、実用に際 し顕著な効果を得ることができる。

【0044】次に、制御コンピュータ65は、上下動シ リンダ67を制御し、図4(d)に示すように、押さえ 部材672を矢印Y2方向に降下させ、リードフレーム 2の縁部を係止外爪61bの支持部61baとの間に押 圧挟持して保持する。

[0051]

【0045】ととで、制御用コンピュータ65は、上述 のように、算出した位置ずれ補正量Eの1/2の値分だ け、サーボモータ641を作動させ、図4(e)の矢印 X方向に係止外爪61bを移動させるので、リードフレ ーム2におけるパイロットホール2aの位置と、線熱膨 40 下金型の平面図である。 脹係数αKの下金型51のパイロットピン51a位置と を一致させることができる。

【発明の効果】以上説明のように、本発明のリードフレ ーム搬送装置は、リードフレームの受取り搬送に際し、 一対のリードフレーム間の相対位置間隔を補正できるの 30 で、例えば、モールド装置へのリードフレームの搬送に 採用して実用上優れた効果を発揮することができる。 【図面の簡単な説明】

【0046】なお、上記説明は、モールド装置5におけ る下金型51の材質変更により、一対のパイロットピン 51a. 51aの間隔にずれが生じたものとして説明し たが、本発明のリードフレーム搬送装置によれば、要す るにリードフレーム2a, 2aの受取り側において、例 えばプレヒート板3上に位置決めされた一対のリードフ レーム2a, 2aのパイロットホール間の間隔と、受け 渡し側である下金型51上で対応する一対のパイロット 50 (a)に示す一対のリードフレームが搬送されて載置さ

【図1】との発明によるリードフレーム搬送装置の一実 施の形態を示す斜視図である。

【図2】図1に示す装置の要部正面図である。

【図3】図3(a)は図1に示す装置により搬送される 一対のリードフレームがプリヒート板上に載置された状 態を示す平面図、図3(b)は図3(a)に示す一対の リードフレームが搬送されて載置されるモールド金型の

【図4】図4(a)~図4(e)は、図2に示した装置 が、リードフレームを受取り、位置補正する手順を示し た説明図である。

【図5】従来のリードフレーム搬送装置が、プリヒート 板上のリードフレームを受取り、モールド装置に搬送装 着する状況を説明する構成図である。

【図6】図6(a)は図5に示すリードフレーム搬送装 置により搬送される一対のリードフレームがブリヒート 板上に載置された状態を示す平面図、図6(b)は図5

10

れるモールド金型の下金型の平面図である。

### 【符号の説明】

- 1 電子部品
- 2 リードフレーム
- 2a パイロットホール
- 3 プレヒート板
- 4 リードフレーム搬送装置
- 5 モールド装置
- 51 下金型
- 51a パイロットピン
- 6 リードフレーム搬送装置
- 6 la 係止内爪 (係止爪) (支持部)

\*61aa 支持部

61b 係止外爪(係止爪)(支持部)

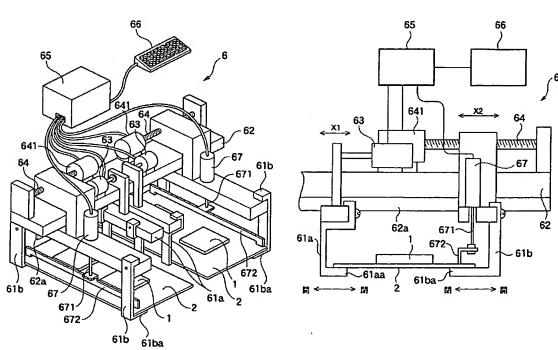
61ba 支持部

- 62 基台
- 63 シリンダ
- 64 ボールねじ(位置補正機構)
- 641 サーボモータ(位置補正機構)
- 65 制御用コンピュータ(位置補正機構)

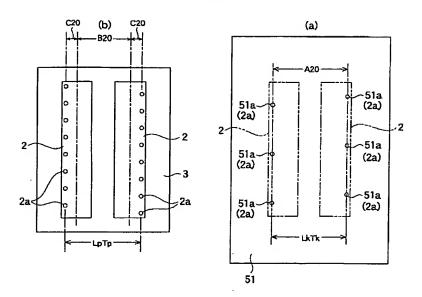
【図2】

- 66 入力装置
- 10 67 上下シリンダ機構(保持機構)
  - 671 プランジャ
- \* 672 押し部材

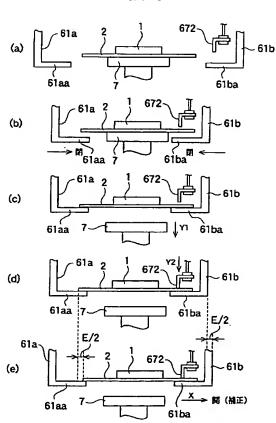
【図1】



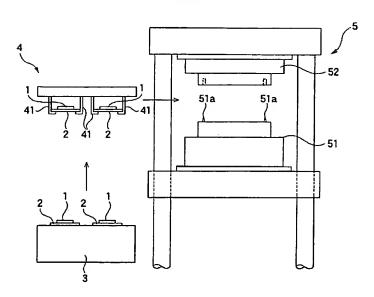
【図3】



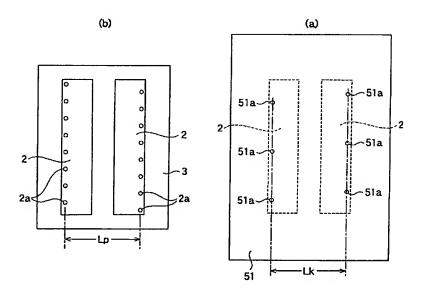
【図4】



【図5】



【図6】



### フロントページの続き

Fターム(参考) 3C007 DS06 ES03 ET08 EU01 EV05

EV23 EW03 HS27 KS03 NS09

NS17

3F059 AA01 AA04 BA08 CA06 DA02

DA08 DC07 FB16 FB17 FB29

FC05 FC06

3F061 AA04 BA03 BB08 BC01 BD04

BE05 BE43 BF04 DB04 DB06

DD01

#### 【正誤表】

#### 【公開番号】

特開2002-179494 (P2002-179494A) 特開2002-226291 (P2002-226291A) 特開2002-119259 (P2002-119259A) 特開2002-187863 (P2002-187863A) 特開2002-201152 (P2002-201152A) 特開2002-212452(P2002-212452A) 特開2002-180280 (P2002-180280A) 特開2002-161411 (P2002-161411A) 特開2002-201508 (P2002-201508A) 特開2002-201511 (P2002-201511A) 特開2002-54120 (P2002-54120A) 特開2002-173960 (P2002-173960A) 特開2002-180645 (P2002-180645A) 特開2002-235853 (P2002-235853A) 特開2002-242975 (P2002-242975A) 特開2002-168562 (P2002-168562A) 特開2002-207052(P2002-207052A) 特開2002-207053(P2002-207053A) 特開2002-131362(P2002-131362A) 特開2002-168703 (P2002-168703A) 特開2002-174596 (P2002-174596A) 特開2002-181824 (P2002-181824A) 特開2002-206956 (P2002-206956A) 特開2002-182142 (P2002-182142A) 特開2002-196550 (P2002-196550A) 特開2002-214899 (P2002-214899A) 特開2002-244519 (P2002-244519A) 特開2002-169958 (P2002-169958A) 特開2002-216062 (P2002-216062A) 特開2002-216124 (P2002-216124A) 特開2002-170836 (P2002-170836A) 特開2002-184699 (P2002-184699A) 特開2002-184774 (P2002-184774A) 特開2002-184789 (P2002-184789A) 特開2002―217205(P2002―217205A) 特開2002-231669(P2002-231669A) 特開2002-231691 (P2002-231691A) 特開2002-246377 (P2002-246377A) 特開2002-135861 (P2002-135861A)

第3部門(1)

# 出願人の名義変更

(平成14年10月31日 (2002. 10. 31) 発行)

特許 公開番号	分類	識別記号	出顧番号	旧出額人及び代理人	新出願人及び代理人
2002-179494	C30B 29/06		2000-375843	三菱マテリアルシリコン株式 会社	302006854 三菱住友シリコン株式会社 東京都港区芝浦一丁目 2 番 1 号 代理人 100064908 志賀 正武 (外 6 名)
2002-226291	C30B 29/06		2001- 21117	三菱マテリアルシリコン株式 会社 東京都千代田区大手町一丁目 5番1号	302006834 三菱住友シリコン株式会社 東京都港区芝浦一丁目 2 番 1 号 代理人 100085372 須田 正義
	L		出籍公開前に	承継されたものである。	

第3部門(2)

# 出願人の名義変更 (平成14年10月31日(2002, 10.31)発行)

30 th 1 (p			шиж	八〇石事	5友文 (1版	14-7 (0/3) [1 (2002, 10, 3)] 921)
特 許 公開番号	分	類	識別 記号	出願番号	旧出願人及び代理人	新出願人及び代理人
2002-119259	A23L	1/48				東京都港区西新橋 1 丁目14番 1号 000174851 三井・デュポンフロロケミカル株式会社 東京都千代田区猿楽町1丁目 5 番18号 代理人 100074505 池浦 敏明
			上記は	出顧公開前に	承継されたものである。	

第3部門(2)

# 出願人の名義変更

(平成14年10月31日(2002.10.31)発行)

特 許公開番号	分 類	設別記号	出願番号	旧出願人及び代理人	新出願人及び代理人
2002-187863	C07C 43/17			独立行政法人産業技術総合研究所 東京都千代田区霞が関1-3 -1 591178012 財団法人地球環境産業技術研究機構	301021533 独立行政法人産業技術総合研究所 東京不代田区設が関1-3-1 000000033 旭化成株式会社 大阪府大阪市都6号 000000044 旭東京都5号 000157119 関東電化代田区有楽町一丁目 12番1号 000157119 関東配千代田区大阪内1丁目2番1号 00002004 取京都7号 000002004 昭和第四十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

第3部門(2)

# 出願人の名義変更 (平成14年10月31日(2002, 10.31)発行)

	·	P-17/5/	/\\\/\		1
特 許 公開番号	分 類	識別 記号	出顧番号	旧出願人及び代理人	新出願人及び代理人
					東京都千代田区猿楽町1丁目 5番18号 代理人 100074505 泊浦 敏明
2002-201152	C07C 41/05		2000-402345	201021533 独立行政法人産菜技術総合研究所 東京都千代田区霞が関1-3 -1 591178012 財団法人地球環境産業技術研究機構 京都府相楽都木津町木津川台 9丁目2番地 代理人 100074505 池浦 敏明	301021533 独立行政法人産菜技術総合研 究所 東京都千代田区餐が関1-3 -1 000000033 旭化成体式会社 大阪府市北区堂島浜1丁 目2番6号 000000044 旭硝子株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目 12番1号 000157119 関東電化工業株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目 2番1号 00002004 昭和電工株式会社 東京都港区芝大門1丁目13番 9号 000002200
:					セントラル硝子株式会社 山口県宇部市大字冲宇部5253 番地 000002853
					ダイキン工業株式会社 大阪府大阪市北区中崎西2丁 目4番12号 梅田センタービ ル
					000003034 東亞合成株式会社

第3部門(3	)		正	誤	表	(平成14年10月31日 (2002. 10. 31) 発行)
特 許 公開番号	Si	類	識別記号	箇所	器	正
公開番号 2002-217452	COSL	101/14	記号	適用条文	財存	特許法第30条第1項の適用申請あり 平成12年9月28日 社団法人高分子学会主催の、第49回高分子討論会において、文書をもって発表
				·		

第3部門(4)

## 出願人の名義変更

(平成14年10月31日 (2002. 10. 31) 発行)

2002-180280 C 23G 5/028		独立行政法人産衆技術総合研究所 東京都千代田区額が関1-3 -1 591178012 財団法人地球環境産業技術研究機構 京都府相楽都木津町木津川台	301021533 独立行政法人産業技術総合研究所 東京都千代田区霞が関1-3 -1 000000032 組化成株式会社 大阪府大阪市北区堂島浜1丁 目2番6号
	i I		000000044 旭硝子株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目 12番1号 000157119 関東電化工業株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目 2番1号 000002004 昭和電工株式会社 東京都都港区芝大門1丁目13番 9号 000002200 セントラル硝子株式会社 東京の00002200 セントラル硝子朱字部5253 番地 000002853 ダイキン大阪市北区中崎西2 丁 目4番12号 梅田センタービル 000003034 東京都港区西新橋1丁目14番 1号 000174851 三井・デュポンフロロケミカ

第3部門(4)

# 出願人の名義変更 (平成14年10月31日(2002.10.31)発行)

特 許公開番号	分	類	識別記号	出願番号	旧出願人及び代理人	新出願人及び代理人
						東京都千代田区駐楽町1丁目 5番18号 代理人 100074505 池浦 敏明
					·	
			:			
				出願公開前に	承継されたものである。	

第3部門(5)

## 出願人の名義変更

(平成14年10月31日(2002.10.31)発行)

特 許 公開番号	分類	織別記号	出竄番号	旧出願人及び代理人	新出願人及び代理人
2002-161411	A41D. 13/00		2000-355718	株式会社ブロップ 東京都統谷区神泉町1番2号 山本ビルディング 000173429 細谷火工株式会社、 東京都あきる野市作生1847 598071493 株式会社新児 東京都千代田区岩本町一丁目 13番12号 代理人 100069981	591199741 株式会社プロップ 東京都渋谷区神泉町1番2号 山本ビルディング 000173429 細谷火工株式会社 東京都あきる野市台生1847 598071493 株式会社新晃 東京都千代田区岩本町一丁目 13番12号 301010607 国土交通省近畿地方整備局長 大阪府大阪市中央区大手前1 -5-44 代理人 100069981 吉田 椿孝 (外1名)
2002-201508	A41D 13/00			波逸 茂義 愛媛県西条市氷見丙630番地 代理人 100083806 三好 秀和 (外9名)	501442253 株式会社トーヨ 愛媛県周桑郡小松町大字新屋 敷甲2155-1 000242644 北陸電力株式会社 富山県富山市牛島町15番1号 代理人 100083806 三好 秀和 (外9名)

第3部門(5)

## 出願人の名義変更

(平成14年10月31日(2002, 10.31)発行)

特許 公開番号	分 類	識別 記号	出願番号	旧出願人及び代理人	新出願人及び代理人
2002-201511	A41D 13/02		2001-247292	592000288 波逸 茂義 愛媛県西条市氷見丙630番地 代理人 100083806 三好 秀和 (外9名)	501442253 株式会社トーヨ 愛媛県周桑郡小松町大字新屋 敷甲2155-1 000242644 北陸電力株式会社 高山県富山市牛島町15番1号 代理人 100083806 三好 秀和 (外9名)
		上記は	出願公開前に	承継されたものである。	

-正誤 10-

第4部門(1	L)	正	誤	表 (平成14年	F10月31日 (2002. 10. 31) 発行)
特 許 公開番号	分 類	識別 記号	箇所	誤	Œ
2002- 54120	E 02 B 5/02		出願人	000112886 フリー工業株式会社 東京都台東区東上野1丁目3番1号	000112886 フリー工業株式会社 東京都台東区東上野1丁目3番1号 000235543 飛島建設株式会社 東京都千代田区三番町2番地

第4部門(1)

# 出願人の名義変更

(平成14年10月31日(2002,10.31)発行)

917 T HPI 7 ( I	山嶼八〇口教友文 (中成14年10月31日12002年10月17年1					
特許 公開番号	分類	識別 記号	出顧番号	旧出願人及び代理人	新出願人及び代理人	
2002-173960	E03C 1/00		2000-371017	株式会社ペンカン	302000793 株式会社ベネックス 東京都大田区山王2丁目5番 13号 大森北ロビル 代理人 100071515 三宅 景介	
2002-180645	E04F 15/00		2001-295310	500458413 平松 朝彦 東京都国立市東4丁目21番地 の10 代理人 100095256 山口 孝雄	502194067 合資会社サイバーミュージア ムジャバン 東京都国立市東4丁目21番地 の10 代理人 100095256 山口 孝雄	
		上記は	出願公開前に	承継されたものである。		

-正誤 12-

第5部門(2)

## 出願人の名義変更

(平成14年10月31日 (2002, 10, 31)発行)

待 許	分 類	識別	出資番号	旧出願人及び代理人	新出願人及び代理人
公開番号		記号			
2002-235853	F16J 15/02		2001- 35617	000000479 株式会社イナックス 愛知県常滑市鯉江本町5丁目 1番地 代理人 100086911 重野 剛	399052637 株式会社宮田工業所 愛知県名古屋市中村区中村町 7丁目39番地 代理人 100086911 瓜野 剛
2002-242975	F16F 9/00		2001- 42449	トキコ福島株式会社	000003056 卜辛二株式会社 神奈川県川崎市川崎区富士見 1丁目6番3号 代理人 100070150 伊東 忠彦
		上記は	出願公開前に	承継されたものである。	

-正誤 13-

第5部門(3)

# 出願人の名義変更

(平成14年10月31日(2002.10.31)発行)

	四级八〇日秋久入						
特 許 公開番号	分	類	識別 記号	出願番号	旧出願人及び代理人	新出願人及び代理人	
2002-188562	F26B	9/00		2000-362189	宍戸 光男	594119298 株式会社メイコー 山梨県北巨摩都双葉町下今井 732番地	
			上記は	出願公開前に	承継されたものである。		

-正誤 14-

第6部門(1	)	正	誤	表 (平成)	4年10月31日 (2002. 10.31)発行)
特 許 公開番号	分類	識別記号	箇所	異	Œ
2002-207052	C01R 15/20		出願人住所	神奈川県相模原市相模大野 -10-6 ユタカビル4F	8 神奈川県相模原市相模大野8 -10-6 ユタカビル3F
2002-207053	C01R 15/20		出類人住所		8 神奈川県相模原市相模大野8
	·				

第6部門(1)

## 出願人の名義変更

(平成14年10月31日(2002.10.31)発行)

73 O HPI 1 ( I		山嶼ハツ石等	10 M					
特 許 公開番号	分類	職別 出願番号 記号	旧出願人及び代理人	新出願人及び代理人				
2002-131362	G01R 31/02	2000–323387	500356315 林 みち子 千葉県市川市中山三丁目5番 3号 代理人 100083781 大塚 貞次	302042564 株式会社トマト 千葉県松戸市大橋152番地1 代理人 100083781 大塚 貞次				
2002-168703	G01K 11/00	2000-369616	日立電線株式会社	000005120 日立電報株式会社 東京都千代田区大手町一丁目 6番1号 592208806 財団法人関東電気保安協会 東京都豊島区池袋三丁目1番 2号 代理人 100068021 絹谷 信雄				
2002-174596	G01N 21/64	200J-289881	韓国科学技術院	591074116 韓国科学技術研究院 大韓民国、ソウル特別市、城 北区、下月谷洞 39-1 代理人 100078868 河野 登夫 (外1名)				
2002-181824	G01N 33/579	2000-404262	株式会社北九州テクノセンタ 一	501223995 財団法人北九州産業学術推進 機構 福岡県北九州市若松区ひびき の2番1号				
	- 27   中華の一番   1   1   1   1   1   1   1   1   1							

上記は出頭公開前に承離されたものである。

第6部門(1)

## 出願人の名義変更 (平成14年10月31日(2002, 10.31)発行)

特 許 公開番号	分	類	識別 記号	出願番号	旧出顧人及び代理人	新出額人及び代理人
2002-206956	GOIF	1/60		2001- 2093	株式会社島津製作所	501380461 島津システムソリューション ズ株式会社 京都府京都市中京区西ノ京下 合町26 代理人 100102037 江口 裕之 (外1名)
			上記は	出願公開前に	承継されたものである。	

第6部門(2)

# 出願人の名義変更 (平成14年10月31日(2002.10.31)発行)

特 許 公開番号	<del>9)</del>	類	識別 記号	出願番号	旧出額人及び代理人	新出願人及び代理人
2002-182142	G02B	26/10		2000-384012	000190541 新潟富士ゼロックス製造株式 会社 新潟県柏崎市大字安田7546番 地 代理人 100079049 中島 淳 (外3名)	000005496 富士ゼロックス株式会社 東京都港区赤坂二丁目17番22 号 代理人 100079049 中島 淳 (外3名)
2002-196550	G03G	15/00		2000-397922	000190541 新潟富士ゼロックス製造株式 会社 新潟県柏崎市大宇安田7546番 地 代理人 100075258 吉田 研二 (外2名)	000005496 富士ゼロックス株式会社 東京都港区赤坂二丁目17番22 号 代理人 100075258 吉田 研二 (外2名)
2002-214899	G03G	15/08		2001- 7613	新潟富士ゼロックス製造株式 会社 新潟県柏崎市大宇安田7546番 地 代理人 110000039	000005496 富士ゼロックス株式会社 東京都港区赤坂二丁目17番22 号 代理人 110000039 特許業務法人 アイ・ビー・ エス
2002-244519	G03 G	21/10			000190541 新潟宮士ゼロックス製造株式 会社 新潟県柏崎市大字安田7546番 地 代理人 100079049 中島 淳 (外3名)	000005496 富士ゼロックス株式会社 東京都港区赤坂二丁目17番22 号 代理人 100079049 中島 淳 (外3名)

第6部門(3)

## 出願人の名義変更

(平成14年10月31日(2002.10.31)発行)

	四級八〇石裁及文(平成14年10万11日1888年18 817元日					
特 許 公開番号	分 類	識別記号	出願番号	旧出願人及び代理人	新出願人及び代理人	
2002-169958	G06F 17/60			株式会社金融工学研究所 東京都中央区日本橋人形町3 -8-1 TT-2ビル 592078162 株式会社日本興業銀行 東京都千代田区丸の内1丁目 3番3号 592052416	500051683 株式会社金融工学研究所 東京都中央区日本橋人形町3 -8-1 TT-2ビル 592052416 株式会社みずほコーポレート 銀行 東京都千代田区丸の内1丁目 3番3号 592259978 株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町1丁目 1番5号 代理人 100103894 家入 健	
2002-216062	G06F 17/60			株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台四 丁目6番地 596089344 株式会社さくら銀行 東京都千代田区九段南1丁目 3番1号 899000068 学校法人早稲田大学 東京都新宿区戸塚町1丁目104 番地 代理人 100077274	1 番 2 号 89900068 学校法人早稲田大学	
		上記は		承継されたものである。		

第6部門(3)

## 出願人の名義変更 (平成14年10月31日(2002, 10, 31)発行)

特許 公開番号	分	類	識別記号	出魔	#号	旧出願人及び代理人	新出願人及び代理人
2002-216124	G06T	5/00		2001-	9045	800000016 株式会社北九州テクノセンター 福岡県北九州市戸畑区中原新町 2番1号	802000031 財団法人北九州産業学術推進 機構 福岡県北九州市若松区ひびき のご希1号
L			上記は	出層公開	開前に	承継されたものである。	

第7部門 (2)

## 出願人の名義変更

(平成14年10月31日(2002.10.31)発行)

特 許 公開番号	分 類	線別 出願者 記号	月 旧出願人及び代理人	新出願人及び代理人
2002-170836	H01L 21/56	2000-368	941 000002428 芝浦メカトロニクス株式会社 神奈川県横浜市栄区笠間2丁 目5番1号 代理人 100058479 鈴江 武彦 (外6名)	501331854 株式会社サイネックス 東京都品川区北品川五丁目 9 番11号 代理人 100058479 鈴江 武彦 (外 4 名)
2002-184699	H01L 21/205	2000-380	7-43 000228925 三菱マテリアルシリコン株式 会社 東京都千代田区大手町一丁目 5番1号 代理人 100064908 志賀 正武 (外6名)	302006854 三菱住友シリコン株式会社 東京都港区芝浦一丁目2番1 号 代理人 100064908 志賀 正武 (外6名)
2002-184774	H01L 21/316	2000-380	744 000228925 三菱マテリアルシリコン株式 会社 東京都千代田区大手町一丁目 5番1号 代理人 100064908 志賀 正武 (外 6名)	302006854 三菱住友シリコン株式会社 東京都港区芝浦一丁目 2番1 号 代理人 100064908 志賀 正武 (外 6名)
2002-184789	H01L 21/50	2000-3790	00 000002428 芝浦メカトロニクス株式会社 神奈川県横浜市栄区笠間2丁 目5番1号 代理人 100083806 三好 秀和 (外7名)	501331854 株式会社サイネックス 東京都品川区北品川五丁目9 番11号 代理人 100083806 三好 秀和

第7部門(2)

# 出願人の名義変更

(平成14年10月31日(2002.10.31)発行)

符 許 公開番号	分類	識別 記号	出額番号	旧出願人及び代理人	新出願人及び代理人
2002-217205	H01L 21/324		2001- 11049		302006854 三菱住友シリコン株式会社 東京都港区芝浦一丁目2番1 号 代理人 100085372 須田 正義
2002–231669	H01L 21/304			000228925 三菱マテリアルシリコン株式 会社 東京都千代田区大手町一丁目 5番1号 代理人 100094215 安倍 逸郎	302006854 三菱住友シリコン株式会社、 東京都港区芝浦一丁目 2 番 1 号 代理人 100094215 安倍 逸郎
2002-231691	H01L 21/306			000228925 三菱マテリアルシリコン株式 会社 東京都千代田区大手町一丁目 5番1号 代理人 100085372 須田 正義	302006854 三菱住友シリコン株式会社 東京都港区芝浦一丁目 2番1 号 代理人 100085372 須田 正義
2002-246377	H01L 21/3065			株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台四 丁目6番地 000233077 株式会社日立インダストリイ ズ	000005108 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台四 丁目6番地 501387839 株式会社日立ハイテクノロジ ーズ 東京都港区西新橋一丁目24番 14号 代理人 100075098 作田 康夫

-正誤 22-

第7部門(3)

# 出願人の名義変更

(平成14年10月31日 (2002, 10.31)発行)

	四個八少石表及又						
特 許 公開番号	分	類	識別 記号	出願番号	旧出願人及び代理人	新出願人及び代理人	
2002-135861	H04Q	9/00		2000-329116	アルプス電気株式会社	000010098・ アルプス電気株式会社・ 東京都大田区雪谷大塚町1番 7号 0000903584 株式会社トミー 東京都路路区立石7丁目9番 10号 代理人 100078134 武 顕次郎 (外3名)	
		<u>.</u> l	上記は	出願公開前に	承継されたものである。		